PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03279290 A

(43) Date of publication of application: 10 . 12 . 91

(51) Int. CI

C30B 15/14 H01L 21/208

(21) Application number: 02081688

(22) Date of filing: 29 . 03 . 90

(71) Applicant:

OSAKA TITANIUM CO

LTD KYUSHU ELECTRON METAL

CO LTD

(72) Inventor.

SAKURADA SHINICHI

(54) SINGLE CRYSTAL GROWTH DEVICE

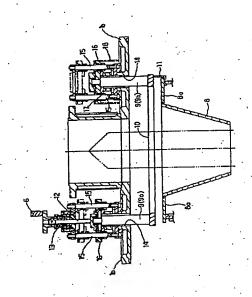
(57) Abstract: .

PURPOSE: To facilitate the adjustment of a distance between the lower end of a radiation screen and the surface of the melted liquid and homogenize the oxygen concentration of a single crystal by suspending and holding the radiation screen in a chamber with vertically threadedly proceeding suspenders attached to the upper plate of the chamber.

CONSTITUTION: Plural guide lever 15 are inserted into suspenders 9 comprising a driving suspender 9a and a driven suspender 9b inserted into a slide plate 16 fit and fixed in an overhanging state to the periphery of holes 14 penetrated in the upper plate 1b of a chamber, and plural hook-like pieces 11 are projectedly disposed on the bottom surface of a holder 10 fixed to the lower end of the suspender 9. The edge portions 8a of the radiation screen 8 are attached to the hook-like pieces 11 in a detachable state. A male screw shaft 12 projectedly disposed on the upper end of the suspender 9a is engaged with a female screw cylinder 13 disposed on the upper plate 1b, and the screw cylinder 13 is rotated to integrally vertically move the holder 10, the suspender 9b and the screen 8 through the suspender

9a.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-279290

@Int.Cl. "

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)12月10日

C 30 B 15/14 H 01 L 21/208

P

8924-4G 7630-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

単結晶成長装置

②特 頭 平2-81688

②出 頭 平2(1990)3月29日

伊発明者 桜田

晋 一

兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

内

勿出 願 人 大阪チタニウム製造株

兵庫県尼崎市東浜町1番地

式会社

勿出 顧 人

九州電子金属株式会社

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地

四代 理 人 弁

弁理士 森 正澄

明 細、 1

1.発明の名称

単結晶成長装置

2. 特許請求の範囲

チャンバ内の単結晶引上げ領域の周囲に輻射ス クリーンを配設してなる単結晶成長装置であっ て、

チャンパの上板に、上下方向へ螺進退可能に懸 吊材を取付け、鉄懸吊材によって、輻射スクリー ンをチャンパ内に吊下保持させたことを特徴とす る単結晶成長装置。

3. 発明の詳細な説明。

(産業上の利用分野)

この発明は、単結晶の引上げ領域の周囲に輻射 スクリーンを配設してなる単結晶成長装置に関する。

(従来の技術)

C Z 法により単結晶を引上げる場合、単結晶は ルツボ、ヒータ、融液からの輻射熱を受け、単結 晶の引上方向における温度勾配が小さくなり、引 上効率が低下するので、この防止策として単結晶 の引上領域の周囲に輻射スクリーンを配設して輻 射熱を遮断している。

ところが、ルツボに原料を仕込む際、輻射スク リーンが邪魔になり、輻射スクリーンを配設しな い場合と比べて原料仕込量が少なくなる。このた め、製品重量当りのコストが大きく増加してしま う。

この問題点を解決する技術が特公昭58-10 80号公報に開示されている。

すなわち、単結晶成長装置の輻射スクリーンを: 昇降及び旋回移動可能に構成し、原料仕込み時に 輻射スクリーンを上方へ移動させ、単結晶引上げ 時に輻射スクリーンを黒鉛リングの縁部に定置さ せて用いるものである。

(発明が解決しようとする課題)

ところで近年、輻射スクリーンの下端と融液面 との距離が、単結晶の酸素濃度に大きく影響する ことが判明した。換言すれば、ルツボ内の液面高 さに応じて輻射スクリーンの配設位置を調整しな

特開平 3-279290 (2)

上記の構成に依る単結晶成長装置は、上板に対する態品材の螺合量(度)に依って、該態吊材の チャンパー内に垂下する長さが変化し、この結 果、上記懸吊材に吊下保持されている輻射スク リーンの高さ位置が変化する。

(実施例)

以下、本発明を添付図面に基づいて説明する。 第1図は本発明に係る単約品成長装置の模式的 断面図であり、チャンバ1内にはその傾同に保温 壁2が内張りされ、この保温度2で囲われた中央 部にルツボ3が配設され、このルツボ3と保温壁 2との間にヒータ4がこれらとの間に排気用の通 気路を構成する間隔1 dを隔てて配設されてい

ルツボ3はグラファイト、石英等にて構成されており、底部中央にはチャンパ1の底壁を貫通させた軸3cの上端が連結され、該軸3cにて回転させつつ昇降せしめられるようになっている。

チャンパ1の上部壁中央にはチャンパ1内の雰 囲気ガスの供給ロを兼ねる単結晶の引上口1aが

している。上記鈎状片11は下方への突出量を変えられるように設けられて保持材10に取付けてあり、これにより輻射スクリーン8の下端と融液 面とが平行になるように操作できる。

そして、上記懸吊材 9 のうち、一つのみが駆動 懸吊材 9 a とされ、他は上記保持材 1 0 を介して 同行移動せしめられる従動懸吊材 9 b となされて、 いる。

まず、駆動態吊材9aについて説明すると、該 駆動態吊材9aの上端に雄ネジ軸12が突設して あり、該雄ネジ軸12を、チャンパ1の上板1b 上に設けた確ネジ筒13に螺合せしめ、該雌ネジ 筒13を回転させることにより、駆動懸吊材9a が上下移動し、この結果、保持材10、従動懸吊 材9b及び輻射スクリーン8が一体として上下移 動する構成となしてある。

14は、懸吊材9の上下移動を許容すべく、 チャンパ1の上板1bに貫設された孔であり、該 孔14の囲経部に複数本の案内杆1.5が立設され、該案内杆1.5は、懸吊材9に張出し状に嵌合

ければならない。しかるに、上配公報開示の装置 では、微細な高さ調整を行い難いという不都合が ある。

本発明は上記不都合を解消することを課題としてなされた。

(盤皷を解決するための手段)

すなわち、本発明に係る単結晶成長装置は、 チャンバ内の単結晶引上げ領域の周囲に超射スク リーンを配設してなる単結晶成長装置であって、 チャンバの上板に、上下方向へ螺進退可能に懸吊 材を取付け、鉄隠吊材によって、輻射スクリーン をチャンバ内に吊下保持させたものである。

ここで、上板に対する懸吊材の取付けは、直接 的であっても間接的であってもよく、また、懸吊 材に対する輻射スクリーンの吊下保持も、直接的 であっても間接的であってもよい。つまり仲介 材を配設するか否かを問わない。更に輻射スク リーンの吊下保持は、固定的な吊下保持以外に取 付け取り外し自在な吊下保持を含む。

(作用)

閉口され、前配引上口1aには保護的5が立設されている。

保護筒5の上端からは引上軸5 a を用いて種結晶5 c を握持するチャック5 b が吊下げられ、また、引上軸5 a の上端は図示しない回転、昇降機構に遮繋されており、種結晶5 c を融液になじませた後、回転させつつ上昇させることによって、種結晶5 c 下端に単結晶7を成長せしめるようになっている。

本発明において、輻射スクリーン8は、チャンバ1の上板1bに、上下方向に移動可能に取付けられている。これを具体的に説明すると、9は上配額射スクリーンを吊下保持する複数本の懸吊材であって、これら各懸吊材9。9・・・の各下域に一つの保持材10を共に固着し、以って各懸吊材9。9・・・が一体物として上下移動する構成としてあり、更に、上配保持材10の底面に複数の鉤状片11を突殺し、酸鈎状片11を輻射スクリーン8を懸吊材9に取付け取外し可能に装着

特開平3-279290(3)

固定されたスライドプレート16に装押されている。また、上述の雌ネジ筒13は、上記案内杆15によって回転可能に支持されており、更に上記・思吊材9の周囲には、外気を遮断するためのペローズ17が配設されている。

他方、従動態吊板9b個にも、孔14、案内杆 15、及びベローズ17が存し、スライドプレー ト16が設けられている。しかし、上記雄ネジ軸 12は設けられておらず、従って硅ネジ筒13も 存しない。

そして、従動懸吊板9b例では、従動懸吊板9bの円滑な上下移動を担保すべく、スライドプレート18の下に、輻射スクリーン8の荷重に見合った(荷重を相殺する)弾発力のスプリング18が配設されている。

上記構成の単結晶成長装置は、原料仕込み時に 磁ネジ筒13を回して輻射スクリーン8を上方へ 移動させて、原料を充分に仕込み、単結晶成長時 には、雌ネジ筒を逆転させて輻射スクリーン8を 下方に下げる。

δ.

1…チャンバ

1 b … 上板"

7…単結晶:

8…館射スクリーン

9…懸吊材

特許出願人 大阪チタニウム製造株式会社

特許出願人 九 州 電 子 金 属 株 式 会 社

代理人 弁理士 森 正 澄

なお、上記離ネジ情13の回転操作は、ハンドル6を人手で回す操作としてもよいが、制御手段を備えたモータ(図示せず)によって行わせてもよい。

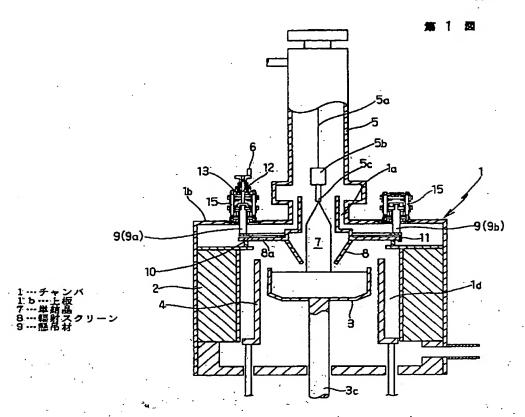
そして、上述の辐射スクリーン8の上下移動操作は、総ネジ軸12の螺進退に依るものであり、 輻射スクリーン8を所望とする高さ位置に確実に 設定できる。

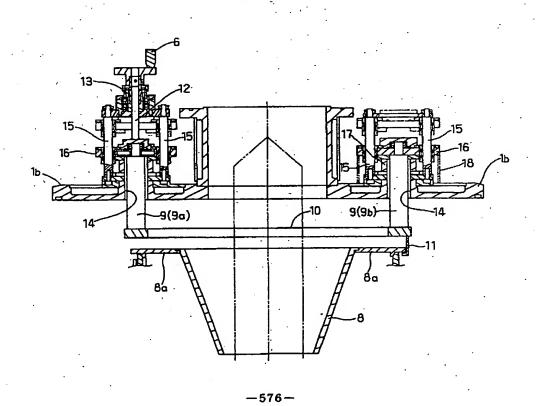
(発明の効果)

以上説明したように、本発明に使れば、輻射スクリーンを上方に移動させて原料を多量に仕込むことができるばかりでなく、輻射スクリーンを確実に所望とする位置に設定できるため、輻射スクリーンの下端と融液面との距離調整が容易、且つ、正確に行うことができ、この結果、酸素濃度の均一な良質の単結晶が得られるという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す単結晶成長装 置の断面図、第2図は同上の要部拡大断面図であ





BEST AVAILABLE COPY

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第1区分 【発行日】平成10年(1998)10月6日

【公開番号】特開平3-279290

【公開日】平成3年(1991)12月10日

【年通号数】公開特許公報3-2793

【出願番号】特願平2-81688

【国際特許分類第6版】

C30B. 15/14

H01L 21/208

[F I]

C30B 15/14

H01L 21/208

手続補正書

平成9年2月27日

特許庁長官 荒井 寿光 段

1 事件の表示

P成2年 特 許 顧·第81888号

2 発明の名称

単結晶成長装置及び単結晶成長方法

3 補正をする場

事件との関係 特件出版人

住"所,兵旗県尼蘇市東浜町1番地

名 称: 大阪チタニウム製造株式会社(外1名) 代表者、森、龍次郎

4 代理人 〒184 電話(03)-3373-8510

住 所 東京都中野区本町2丁目9番10号

氏名 (8278) 弁理士 森

- 5 補正により増加する除水項の数 2
- 8 被正の対象

発明の名称及び明新書の全個

方式 (P

7 補正の内容 (1)発明の名称を「草結品成長被置及び単結品成長方法」と訂正する (2)明細書の全文を別訳の思り訂正する。

母祥和

明和管

1. 発明の名称

単純品成長装置及び単結晶成長方法

2. 特許請求の範囲

<u>(1)</u>チャンパ内の単鉛品引止げ領域の周囲に輻射スクリーンを配成してなる単数 品成長投資であって、

チャンパの上版に、上下方向へ銀座返可能に穏尾材を取付け、鉄陽吊材によって、観射スクリーンをチャンパ内に吊下保持させたことを特徴とする単純基皮及

(2)前配拠品材と前に照射スクリーンとの間に、突出量を可変とする複数の的状 分が配付られていることを特徴とする請求項1記載の単純品成長数置。

_(3)チャンパウの単結晶引上け保域の周囲に昭村スクリーンを配設してなる単結 品成長方法であって、

前面福射スクリーンを上下方向に進退可能に設け、ルツが内の核面高さに応じて前面福針スクリーンの呼吸位置を運輸して単純品の引上げを行うことを特殊と 13単純品成長方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、単純品の引上が領域の周囲に駆射スクリーンを配設してなる単結 品成品装置及び単純品成品方法に関する。

(従来の技術)

C2法により単純品を引上げる場合、単結晶はルツボ、ヒータ、監弦からの福 射熱を受け、単結晶の引上方向における程度均配が小さくなり、引上効率が低下 するので、この防止策として単結晶の引上領域の周囲に輻射スクリーンを保設し て輻射熱を超断している。

ところが、ルツがに原料を仕込む物、値射スクリーンが邪魔になり、短射スク リーンを配取しない場合と比べて原料仕込畳が少なくなる。このため、製品重量 当りのコストが大きく増加してしまう。

この問題点を解決する技術が、特公昭58-1080号公報に昭示されてい

8

すなわち、単結品成長を使の解析スクリーンを昇降及び途回び動可能に機成 し、原料仕込み時に短射スクリーンな上方へが動させ、単結品引上げ時に短射ス クリーンを開始リングの維部に定置させて用いるものである。

(分別が保険しようとする種類)

ところで近年、報射スクリーンの下端と酸液面との組織が、単純品の配象温度 に大きく影響することが特別した。検言すれば、ルッパウの絵面高さに応じて編 射スクリーンの程限位置を頂益しなければならない。しかるに、前部公利明示の 数量では、微細な高さ原益を行い難いという不認合がある。

また、前部公録には、エッポ内の前面高さに応じて採射スクリーンのを取位置 を開始する必要性乃至その解除技術は貼示されていない。

本発明は前頭不都合を解剖することを問題としてなされた。

(護暦を解決するための手段)

すなわち、太発明に係る単純品成長装置は、チャンパウの単純品引上が領域の 両囲に値射スクリーンを軽減してなる単純品成長装置であって、チャンパの上板 に、上下方向へ鍼症退可能に懸吊材を取付け、触恐吊材によって、個針スクリー ンをチャンパ内に吊下保持させたものである。

ここで、上板に対する風品材の取付けは、直接的であっても間差的であっても よく、また、風吊材に対する輻射スクリーンの吊下保持も、直接的であっても間 装飾であってもよい。つまり作介材を推設するか否かを関わない。夏に輻射スク リーンの吊下保持は、固定的な吊下保持は外に取付け取り外し自在な吊下保持を 含む。質、前面風吊材と前に輻射スクリーンとの間に、突出量を可変とする複数 の約は外を飼けた場合は、輻射スクリーンの下値と融格面とが平行になるように 操作できる。

また、本発明に係る単結晶成長方法は、チャンパ内の単結品引上が保地の周囲 に観射スクリーンを設践してなる単結品成長方法であって、前配超射スクリーン を上下方向に進退可能に設け、ルッパ内の被面高さに応じて前記超射スクリーン の配設位置を調整して単結品の引上げを行うものである。。この場合、幅射スク リーンは、所望高さ位置に限定可能に設けられていることが好ましい。

28.

そして、前記器品材9のうち、一つのみが配数熱品材9 a とされ、他は前配扱 特材10を介して同行移動せしめられる範額組材9 b となされている。

まず、駆動態品材9 a について説明すると、鉄駆動態品材9 a の上端に進ネラ 動1 2が突放してあり、鉄塩キジ動1 2を、チャンパ1の上版1 b 上に設けた母 ネジ前1 3 に短合せしめ、鉄建ネジ前1 3 を回転させることにより、駆動態品材 9 a が上下移動し、この結果、保持材10、交割態品材9 b 及び解析スクリーン 8 が一体として上下移動するように構成されている。

14は、風吊材9の上下移動を許容すべく、チャンパ1の上限16に貢献された孔であり、試孔14の内容的に複数本の案が杯15が立数され、放案分析15は、風吊材9に限出し状に接合固定されたスライドプレード16に松滑されている。また、上述の和ネジ情13は、前記的大杆15によって回転可能に支持されており、更に前記風吊材9の周囲には、外気を適断するためのベローズ17が限。設されている。

他力、代重部吊板9ト側にも、孔14、窓内打15、及びベローズ17が取けられており、更にスライドプレート16が設けられている。しかし、前記館ネジ 製12は設けられておらず、使って配ネジ第13も存在しない。

そして、純的風品板96個では、従歌風品板96の円滑な上下移動を担保すべく、スライドブレート16の下に、駆射スクリーン8の荷重に見合った(荷重を組取する)発発力のスプリング18が高級されている。

新記録成の単結品成長装置は、原料仕込み時に超ネジ筒13を回じて配針スク リーン8を上がへ移動させて、原料を充分に仕込み、単結品成長時には、雌ネジ 筒を逆転させて福射スクリーン8を下方に下げる。

なお、前定数ネジ筒13の回転操作は、ハンドル6を人手で回す操作としても よいが、誘拐手及を備えたモータ(区示せず)によって行わせてもよい。

そして、上述の駆射スクリーン8の上下多数操作は、 粒ネウ積 1 2の概能通に 依るものであり、解射スクリーン8を所望とする高さ位置に確定に設定できる。 また、ルツが内の映図高さに応じて、前配限計スクリーンの配置位置を関重し て単結晶の引上げを行う。この実施例のように、短計スクリーンが上下方向へ続 助配の機成に依る単結晶成長条質及び方法は、上級に対する思品材の報合量 (度)によって、試題品材のチャンバ内に垂下する長さが変化し、この結果、動 配題品材に吊下保持されている輻射スクリーンの高さ位置が変化する。とりわけ 編射スクリーンが上下方向へ軽進退する場合は、その上下位置の設定を木目鉛か く行うことができる。

(実施別)

以下、本義明を抵付四面に並ついて設明する。

第1図は本発明に係る単独品度及接近の検式的原面であり、チャンパ1内に はその側周に保温壁2が4張りされ、この保温壁2で囲われた中央部にルッポ3 が配設され、このルツポ3と保温腔2との間にヒータ4がこれらとの間に排気用 の通気路を構成する問題1はを隔てて配致されている。

ルツボ3はグラファイト、石英等にて検成されており、底部中央にはチャンバ 1の原理を貫通させた軸3cの上端が重描され、鼓軸3cにて回転させつつ昇降 せしめられるようになっている。

チャンパ1の上部歴中央にはチャンパ1内の雰囲気ガスの供給口を兼ねる単結 品の引止口1aが関ロされ、前部引止口1aには保護的5が立設されている。

保護論5の上始からは引上額5mを用いて種結晶5cを倒持するチャック5b が吊下げられ、また、引上触5mの上端は区示しない回転、昇降機能に進露され ており、種結晶5cを融液になじませた後、回転させつつ上昇させることによっ て、理結晶5c下端に単結晶7を成長せしめるようになっている。

本発明において、概計スクリーン8は、チャンバ1の上板16に、上下方向に移動可能に取付けられている。これを具体的に説明すると、8は前回限計スクリーンを吊下保持する複数本の組品材であって、これ64個品材8。9・・・の本下端に一つの保持材10を共に固苦し、以って各個品材8。9・・・が一件物として上下移動する機或を備えており、更に、前配保持材10の底面に複数の執状/1、1を突殺し、試料状/1、11を即計スクリーン8の記録部8aに保合することにより、解針スクリーン8を照品材9に取付け取外し可能に装着している。前配約 状/1、11は下方への突出量を変えられるように設けられて保持材10に取付けてあり、これにより観射スクリーン8の下端と歴味面とが平行になるように操作であり、これにより観射スクリーン8の下端と歴味面とが平行になるように操作で

進退する場合は、その上下位置の限定を木目知かく行うことができる。

以上説明したように、本発明に依れば、福射スクリーンを上方に登録させて原料を多量に仕込むことができるばかりでなく、極射スクリーンを衝突に所望とする位置に初定できるため、極射スクリーンの下端と融液面との距離顕整が容易、 且つ、正確に行うことができ、この結果、酸素適度の均一な良質の単結晶が得られるという効果を有する。

4. 民間の飲料な説明・

第1図は木発明の一定能例を示す単結品成長姿認の断面図、第2図は同上の要 認拡大新面図である。

代理人弁理士 森 正 港